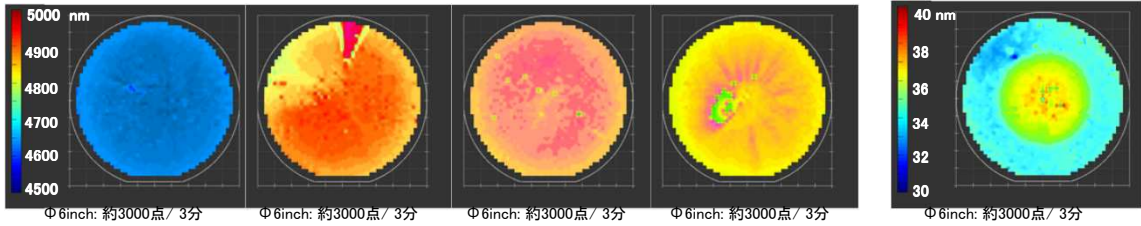


フォトニックラティス製マルチズーム・マッピングエリプソメータ ME-210の測定事例

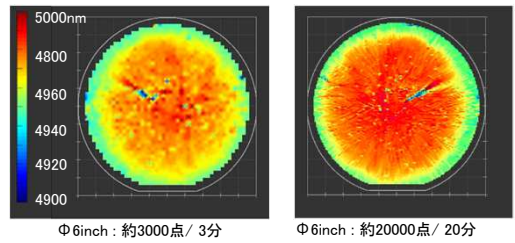
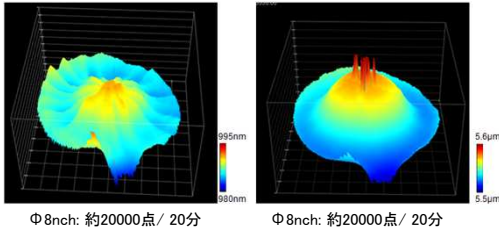
【レジストなどのスピコート膜】

諸条件により様々な膜厚分布を示します。

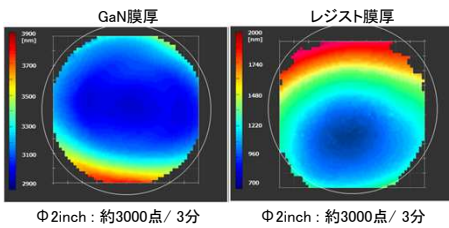


膜厚分布の3D表示例

同じサンプルもデータ密度を変えると新たな傾向が見えます。

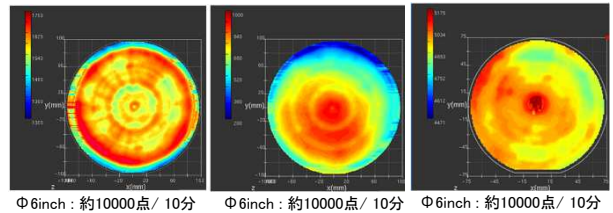


【サファイアウェハー上の薄膜】



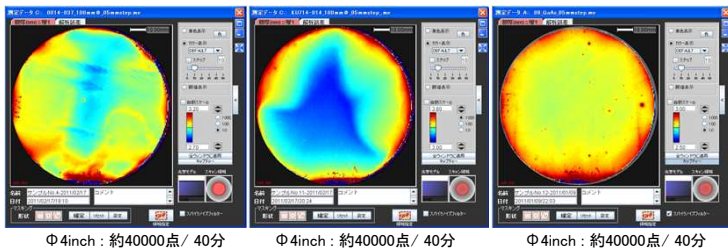
【SOIの活性層厚さ】

製造工程を反映した様々な厚さ分布を評価できます。



【GaAsウェハー上の酸化膜】

わずかな厚さ分布を拡大強調して比較できます。



【集積微細パターンの測定】

微小領域を拡大して測定できます。

